

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06316842 A

(43) Date of publication of application: 15.11.94

(51) Int. CI **D04B 15/44**

(21) Application number: 06081948

(22) Date of filing: 20.04.94

(30) Priority: 21.04.93 SE 93 9301316

(71) Applicant: SIPRA

PATENTWICKL & BETEILIGUNG

GMBH

(72) Inventor:

CONZELMANN FRITZ

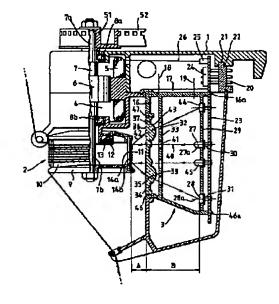
(54) YARN FEEDER DEVICE AND PRODUCTION OF YARN FEEDER DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide a yarn feeder which executes yarn feeding by a yarn reserve support spool.

CONSTITUTION: The support spool is so arranged as to be rotated by a motor 60. The yarn is taken up and unwound from the spool as the spool rotates. The rewinding of the yarn reserve on the spool is not controlled. The size of the yarn reserve is monitored and the yarn taking-up is controlled according thereto. The unit 3 includes electrically contactless detection and control elements 3 as well. These elements are placed immediately adjacently to the rotary spool. The unit 3 is so designed as to detect the presence and quantity of the yarn on the yarn reserve support surface 10. The unit also controls the motor 60 described above.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO



(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-316842

(43)公開日 平成6年(1994)11月15日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

D 0 4 B 15/44

101

7152-3B

審査請求 未請求 請求項の数19 OL (全 18 頁)

(21)出願番号

特願平6-81948

(22)出願日

平成6年(1994)4月20日

(31)優先権主張番号 9301316-7

(32)優先日

1993年4月21日

(33)優先権主張国

スウェーデン (SE)

(71)出願人 591027710

ジプラ パテントエントビクルングスーウ ント ベタイリグングスゲゼルシャフト エムペーハー

SIPRA PATENTENTWICK LUNGS-UND BETEILIGU NGS-GESELLSCHAFT MI T BESCHRANKTER HAFT UNG ドイツ連邦共和国 ディーー7470 アルブ

シュタット 2 エミルーメイヤーースト ラーセ 10

(74)代理人 弁理士 鈴木 正次

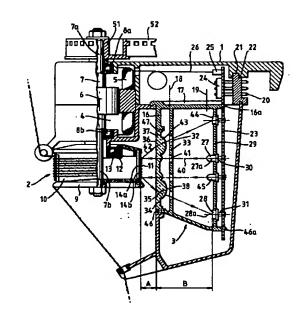
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 ヤーン・フィーダ装置およびヤーン・フィーダ装置の製造方法

(57)【要約】

【目的】 ヤーン・フィーダ2において、ヤーン供給を ヤーン・リザーブ11支持スプール9によって行うこと を目的としている。

【構成】 支持スプールはモータ60によって回転する ように配置されている。ヤーンはスプールの回転と共 に、スプールによって巻き取られ、スプールから巻き戻 される。スプール上のヤーン・リザーブの巻戻しは制御 されない。ヤーン・リザーブのサイズは監視され、ヤー ン巻取りはそれに応じて制御される。ユニットは、電気 的に非接触の検出および制御要素3も含んでおり、この 要素は、好ましくは、回転スプールのすぐ近くに置かれ ている。ユニット3はスプールのヤーン・リザーブ支持 面10上のヤーンの存在と量を検出するように設計され ている。ユニットは前記モータも制御する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 特に、編機または類似機械の形体をした 繊維機械用のヤーン・フィーダ装置(2)であって、ヤ ーン供給はヤーン・リザーブを蓄積し、モータ(6)に よって駆動される回転スプール(9)によって行われ、 検出デバイスと制御デバイスを利用してヤーン・フィー ダのオペレーションを制御するものにおいて、前記検出 デバイスと制御デバイスは電気的に非接触の動作ユニッ ト(3)を内蔵し、該動作ユニットはヤーンの巻取りと 巻戻しまたは放出時に、全体または一部が回転スプール 10 (9) のそばに配置され、該動作ユニットは、スプール のヤーン・リザーブ支持面(10)上のヤーンの存在と **量を検出し、モータを制御するように設計されているこ** とを特徴とするヤーン・フィーダ装置。

1

【請求項2】 請求項1に記載の装置において、スプー ルおよびモータは共通ドライブ・シャフト(7)上にま たはそれと一緒に配置され、モータは第1の強制ヤーン 供給モードと第2のヤーン巻戻しモードで動作すること を特徴とするヤーン・フィーダ装置。

【請求項3】 請求項1または2に記載の装置におい て、ユニット(3)はヤーン・フィーダのそばの機械フ レームに設置され、 $10\sim30\,\mathrm{mm}^2$ のように、ビーム 伝達面積を大きくするために主に1つまたは複数のレン ズからなるレンズ(35、43)構成を通してヤーン・ リザーブ支持面(10)を照射するために放射または光 を放出する1つまたは2つのビーム放出源、好ましく は、発光ダイオード(27、45)を内蔵しており、並 置または同一平面に配置された検出デバイス(28、4 4) は、ヤーン・リザーブ支持面上のヤーン巻線から反 射された光(42)を前記レンズ構成を通して受光する 30 ために使用されることを特徴とするヤーン・フィーダ装 置。

【請求項4】 請求項1、2または3に記載の装置にお いて、ユニットは放射または光放出デバイスと検出デバ イス(それぞれ59、61)を内蔵し、その長軸(6 6、67)は平行に配置され、該デバイスは、その平行 配置にもかかわらず、採用されたレンズ構成によって、 スプールのヤーン・リザーブ支持面の同一の部分区域を 検出すると共に、採用されたレンズ (56、57) は共 通面(64)を共用し、そのコンポーネント表面はヤー ン・リザーブ支持面(10)にほぼ平行に配列され、放 出デバイス、レンズおよび検出デバイス構成の相対的位 置は、ユニットを特定機械のヤーン・フィーダの一部と して設置することを容易化する目的で、ユニットの製造 時に固定されていることを特徴とするヤーン・フィーダ 装置。

【請求項5】 請求項1~4のいずれかに記載の装置に おいて、ユニット内で放出され、反射されたビーム(6 0、63)には、レンズ構成を通る非対称的通路が割り 当てられ、そして/または各レンズはスプールのヤーン 50 のヤーン・リザーブ支持面にではなく、該支持面上のヤ

・リザーブ支持面に面するほぼ平坦な面と、スプールの ヤーン・リザーブ支持面(10)とは反対方向に面する 曲面(38)を有することを特徴とするヤーン・フィー ダ装置。

【請求項6】 請求項1~5のいずれかに記載の装置に おいて、ユニット内の電子コンポーネント(78、7 9、80)と回路(77)は、ビーム放出デバイスおよ び検出デバイス(それぞれ85、86と87、88)と 共に、基本的に同一マウント基板(73)上に配置され ていることを特徴とするヤーン・フィーダ装置。

【請求項7】 請求項1~6のいずれかに記載の装置に おいて、ユニットは前部レンズ支持要素(34)、ビー ム通路の開口(32、41)をもつビーム通過要素(3 3)、放出デバイスと検出デバイス用のベースおよび制 御要素(29)、および電子コンポーネントとプリント 回路基板(23)を備え、レンズ支持要素とベース要素 間の距離(B)は、レンズ支持要素とスプールのヤーン ・リザーブ支持面間の距離(A)よりも2~3倍だけ大 きく、好ましくは、10~100mmであり、その構成 において、レンズ系はスプールのヤーン・リザーブ支持 面(10)上のヤーンの近くに置かれ、ヤーン検出感度 を向上し、汚れ、ほこりなどの影響を低くしたことを特 徴とするヤーン・フィーダ装置。

【請求項8】 請求項1~7のいずれかに記載の装置に おいて、ヤーン・フィーダはベルト・ドライブ (52) を採用することを可能にし、エレクトロニクス(73) は、ベルト・ドライブがかみ合ったとき、モータ(6) の制御機能を中断するように設計されていることを特徴 とするヤーン・フィーダ装置。

【請求項9】 請求項1~8のいずれかに記載の装置に おいて、スプールのヤーン・リザーブ支持面は可変にな るように設計され、このヤーン・リザーブ支持面は表示 光学系によって感知され、そのヤーン・リザーブ支持面 は相互に対して間隔を置いて配列され、スプールが回転 しているとき、前送り作用をヤーンに伝達する複数のロ ッド形状要素(14a、14b)で構成できることを特 徴とするヤーン・フィーダ装置。

【請求項10】 請求項1~9のいずれかに記載の装置 において、光学構成から放出された放射または光ビーム (40)は、ヤーン・リザーブ支持面上のヤーン巻線に ほぼ直角に当たることを特徴とするヤーン・フィーダ装 置。

【請求項11】 請求項1~10のいずれかに記載の装 置において、検出および制御デバイス(3)は、特定繊 維機械のヤーン消費部分の手前でヤーン張力をほぼ一定 に保つように配列されていることを特徴とするヤーン・ フィーダ装置。

請求項1~11のいずれかに記載の装 【請求項12】 置において、検出デバイス(28、44)は、スプール

ーンリザーブに焦点を合わせるように配列されていることを特徴とするヤーン・フィーダ装置。

【請求項13】 請求項1~12のいずれかに記載の装置において、ヤーン・リザーブ支持面のパターンを可変にすることによって、支持面の状況をモータの回転速度と関係づけることを可能にし、該ヤーン・リザーブ支持面上のヤーン巻取りと該支持面からのヤーン巻戻しは、前記相対的状況によって判断することを可能にし、例えば、三相モータが採用されているとき、ロータの位置は、ある位相が接続されたとき6回転位置の1つを占め 10 ていることを知ることから判断できるようにしたことを特徴とするヤーン・フィーダ装置。

【請求項14】 請求項1~13のいずれかに記載の装置において、使用されるレンズはヤーン・リザーブに面する平坦面と、ビーム放出デバイスおよび検出デバイス側に面した、好ましくは球面の曲面を有し、ビーム放出デバイスは回転スプールの回転軸にほぼ直角に配置され、そして/またはセンサは前記軸に対してある角度をなして置かれていることを特徴とするヤーン・フィーダ装置。

【請求項15】 請求項1~14のいずれかに記載の装置において、検出および制御ユニット/エレクトロニクスは、モータ、従って、回転スプールの回転速度を、ベルトまたはベルトと同期して回転する他の部品の速度の変化に応じて制御する目的でベルトまたはベルト・ドライブと同期して動作し、エレクトロニクスが回転部品の動作を円滑化し、静粛化することに役立つようにしたことを特徴とするヤーン・フィーダ装置。

【請求項16】 請求項1~15のいずれかに記載の装置において、コンポーネントとビーム放出および検出デ 30 バイスの領域との間の距離 (A、C、F、EおよびG)を適当な値に指定することにより、平坦な前面を得ると共に、レンズの曲面を球面に保つことによって、損失を低くし、感度を向上して前記光源による測定点の直接的イメージ化を実現したことを特徴とするヤーン・フィーダ装置。

【請求項17】 請求項1~16のいずれかに記載の装置において、採用するプリント回路基板は、回転スプール(9)の回転軸にほぼ平行に位置し、採用する光学構成は前記軸にほぼ平行に配置され、各LEDは関連の測 40 定点にほぼ直角に位置し、関連センサは特定LEDの真上または真下に置かれ、2光軸間の角度は45°未満であり、そして/または干渉を除去するために、放出光ビームと反射光ビームは同じレンズ面を通過しないようにしたことを特徴とするヤーン・フィーダ装置。

【請求項18】 請求項1~17のいずれかに記載の装置において、回転スプール(9)上の測定点で測定を行う際、測定バンド幅は、ピンまたはロッド形状要素(14a、14b)が該測定点を通過するときの周波数以下にし、その結果の測定値はピン間および直接にピンから 50

の信号の平均値であり、極端に薄層のヤーンでも測定点 の付近で検出できるようにしたことを特徴とするヤーン ・フィーダ装置。

【請求項19】 特に、編機または類似機械の形体をし た繊維機械用の装置の製造方法であって、ヤーン供給は ヤーン・リザーブが巻き付けられ、モータ(6)によっ て駆動される回転スプール(9)によって行われ、ヤー ンはスプールの回転によってスプール上に巻き取り、ス プールから巻き戻すことが可能であり、ヤーン・フィー ダのオペレーションを制御するために検出および制御デ バイスを採用したものにおいて、前記検出および制御デ バイスを格納したユニット(3)は第1の平坦な前部要 素(34)を有し、その内側に、前部要素(34)の好 ましくは平坦な外面に隣接する平坦な前面と、ユニット の内部に面する曲面(38)をもつレンズ(35、4 3) 系が配置されていると共に、レンズ系の背後に、ビ -ム通路の開口をもつ要素(33)が配置され、ユニッ トは電子コンポーネントと電子回路/プリント回路用の マウント基板を備え、電子コンポーネントはビーム放出 および検出デバイスを含み、あるいは該デバイスと作用 し合い、ユニット(3)は前記ビーム放出および検出デ バイスのベースおよび制御要素(29)を備え、ヤーン ・フィーダおよびユニットは前記機械のフレーム・セク ション(1)に永久的にマウントされ、検出機能にとっ て重要である距離(A~G)は、構造の一部として固定 されており、ヤーン・フィーダとユニットの相対的状況 は許容度に影響されないようにしたことを特徴とするヤ ーン・フィーダ装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は繊維機械、特に、編機または類似機械の形体をした繊維機械用のヤーン・フィーダ装置に関する。この種の繊維機械では、ヤーン・フィーダは、スプールの回転と共にヤーンが巻き付けられる、モータ駆動の回転スプール上に巻き付けられたヤーン・リザーブ(yarn reserve)を使用している。機械へのヤーン供給は、スプールの回転とほぼ同速で、スプールからヤーンを巻き戻すか、あるいはヤーンを送り出すことによって行われ、後者の場合には、ヤーン・フィーダは、ヤーン・リザーブと機械のヤーン送込み点との間のヤーン緊張の変化を除去するのに役立っている。また、ヤーン・フィーダ装置は、検出および制御デバイスを使用して、ヤーン・フィーダのオペレーションを制御している。さらに、本発明は該装置に関連して使用される方法に関する。

[0002]

【従来の技術】編機などの機械で回転シャフトからのベルトで駆動されるヤーン・フィーダを使用することは、すでに知られている。この駆動によって、ヤーン・フィーダはヤーンを消費するデバイスや機械で編み操作を行

うデバイスへヤーンを供給しており、この場合、ヤーン ・フィーダは回転スプールから構成され、蓄積リールか らのヤーンがそのスプール上に巻き付けられ、スプール からヤーンが消費量に従って機械へ供給されるようにな っている。巻取りと巻戻し機能は、高速のスプール速度 で行われるので、繊維機械は毎分40回転のオーダで動 作できるようになっている。

【0003】ある編み方法では、ヤーン・フィーダは一 定量のヤーンを送り出し、この量は、ギヤ・ボックスと ベルトの使用によって編機の編み速度と一定の関係をも 10 っている (DE-OS 15 85 298、DE-PS 17 60 600)。こ の方法は強制 (forced) またはポジティブ (positive) (積極) ヤーン供給として知られているが、これは、ヤ ーンの量または長さが編みユニットがヤーンに作用する 引張力から独立しているからである。

【0004】別の方法では、ヤーン・フィーダはヤーン 張力を一定に保つ設計になっており、編みユニットはヤ ーンを必要量だけを自由に消費するようになっている (DE-OS27 43 749 , EP 0 460 699, US 4 936 356)。この方法は、ヤーン消費量の変動幅が、模様編み のように、大きいときに使用されている。この場合、ヤ ーンの働きは、編機の要求量に見合うだけのヤーン量を 常時ヤーン・ホイールに残しておくことである。この場 合には、ヤーン・フィーダは、ヤーン・リザーブが多す ぎることも、少なすぎることもないようにするために、 ある種の測定ユニットを備えていなければならない。上 述した2方法で使用されているヤーン・フィーダは、ユ ニットへのヤーン供給またはユニットからのヤーン供給 の中断を検出するために、ある種のヤーン・センサを装 備しているのが通常である。通常、編機はヤーンが切断 30 したとき、停止させる必要がある。

【0005】場合によっては、ヤーン・フィーダは、編 機の速度に比例する速度でヤーンを供給する必要がある が、これはベルト・ドライブを使用すると実現可能であ る。本発明の概念によれば、ヤーン・フィーダの回転 も、カプリングまたは専用電気モータの使用によって必 要に応じて制御可能になっていることが必要であるが、 この制御はヤーン・リザーブを蓄積しているスプール上 のヤーンを検出することによって行われている (DE-OS 41 16 497) .

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ある種の機械および応 用の場合には、ある特定の製造期間にベルト・ドライブ によってヤーン・フィーダを動作させたい場合がある。 また、例えば、一種類のヤーン・フィーダだけを使用 し、ヤーンを供給する機能またはヤーン・リザーブを蓄 積したスプールを専用モータによって駆動させる機能 と、スプールを別のベルト・ドライブ構成を通して駆動 させる機能の両方を、そのヤーン・フィーダにもたせた い場合もある。ある場合には、専用モータ・ドライブま 50 一実施例によれば、1つまたは2つ以上のレンズで構成

たはベルト・ドライブの場合だけ共通ヤーン・フィーダ が使用され、他の場合には、1つの同じ機械で両機能を もつフィーダが使用されている。どちらの場合も、専用 モータ・ドライブの噛合いとその切離し、つまり、その アクチベーションとデアクチベーションが実現可能にな っていなければならない。

6

[0007]

【課題を解決するための手段】以上に鑑みて、本発明の 目的は、必要ならば、異なる機械で異なる機能を実行す るために使用できるヤーン・フィーダ装置を提供するこ とである。

【0008】本発明の別の目的は、非接触ヤーン検出を 実現したことである。

【0009】さらに、本発明の別の目的は、新しい機械 だけでなく、既存の機械を改良するためにも使用できる ヤーン・フィーダ装置を設計したことである。

【0010】本発明の他の目的は、構造が単純化され、 汚れや汚染に強いヤーン・フィーダ装置を設計したこと である。

【0011】上記および他の目的は、本発明によれば、 ヤーン供給がヤーン・リザーブを蓄積し、モータによっ て駆動される回転スプールによってヤーン供給が行わ れ、検出および制御デバイスを利用してヤーン・フィー ダの動作を制御している繊維機械用のヤーン・フィーダ 装置において、前記検出および制御デバイスは電気的に 非接触の動作ユニットを内蔵し、その動作ユニットは全 体または一部がヤーンの巻取りおよび巻戻しまたは放出 時に回転スプールのそばに置かれると共に、スプールの ヤーン・リザーブ支持面上のヤーンの存在と量を検出 し、ヤーンとスプールとの相互作用機能の一部としてモ ータを制御するように設計されているヤーン・フィーダ 装置を適用することによって解決している。

【0012】巻戻しは監視する必要はないが、巻き戻さ れるヤーン・リザーブは制御する必要がある。ヤーン巻 取りは、ヤーン・リザーブのサイズに基づいて制御する ことが可能である。

【0013】一実施例では、モータは共通ドライブ・シ ャフト上に設けられ、あるいは共通ドライブ・シャフト を備え、2つの異なる動作モードで機能することを可能 にしている。2つの動作モードとは、通常ヤーン供給モ ードとポジティブ(積極)供給モードである。

【0014】本発明の概念をさらに改良したものでは、 ユニットはヤーン・フィーダに沿って実際の繊維機械の フレームに一体に設けられている。このユニットは、好 ましくは、発光ダイオード(LED)の形体をした1つ または2つ以上の放射源または光放出源を内蔵してい る。放射源または光放出源は、放射または光ビーム(ど ちらか該当する方)をレンズ系を通してヤーン・リザー ブ上に照射するために使用される。なお、レンズ系は、

され、各レンズは大きなビーム伝達面積、たとえば、1 $0\sim30\,\mathrm{mm}^2$ を有している。また、ユニットには、上 記レンズ系を通して前記ヤーン巻線上の検出個所から反 射されたビームを検出するために、検出デバイスを内蔵 させることも可能である。さらに、別の実施例では、放 出デバイスと検出デバイスが相互に平行に配列されてい る。つまり、これらのデバイスは長軸方向にほぼ平行に 並んでいる。従って、前記レンズは、放出デバイスと検 出デバイスが平行に配列されているにもかかわらず、放 出デバイスから放出されたものと同じ、スプールのヤー ン・リザーブ支持面上の部分的表面を検出デバイスが検 出できるように配列されている。一実施例では、前記レ ンズ系は、ヤーン・リザーブ支持面とほぼ平行に並んで いる共通面に表面が配列されている。平行に並んでいる ことは、スプールの長軸に一致する平面と前記共通面と が平行になっていると考えてもよい。一実施例では、放 出デバイス、レンズおよび検出デバイスの配置は、これ らのコンポーネントとその相対的位置が、特に検出にと って重要な値と位置に関しては、ユニットの製造時に固 定されていて、ユニットが特定の機械で関連づけられて 20 いるヤーン・フィーダのそばの重要でない個所にユニッ トを設置または取り付けることを可能にするようになっ ている。コンポーネントの個所と固定は、コンポーネン トに縁、噛合い面、穴、ガイドおよび固定手段を設ける ことによって達成できるので、部品の相対的位置を単純 で確実な方法で設定することができる。

【0015】別の好適実施例では、ユニットにおける入 射ビームと反射ビームには、レンズ系を通る非対称通路 が割り当てられている。さらに別の実施例では、各レン ズはスプールのヤーン支持面に面するほぼ平坦な面と、 ヤーン支持面から離れて面する曲面とを備えている。ユ ニット内の電子コンポーネントと回路は、前述した放出 デバイスおよび検出デバイスと一緒に、主に1つの同じ 回路基板上に実装されている。このユニットは、前部レ ンズ支持要素、ビームを受け入れる開口を備えたビーム 伝達要素、放出デバイスと検出デバイス用のベースまた はガイド要素、および前記電子コンポーネント基板およ び/または回路基板で構成することができる。レンズ支 持要素とベース要素との間の第1距離は、第2距離の2 ~4倍にしておく必要がある。従って、レンズ支持要素 40 とスプールのヤーン支持面間の距離は10~100mm の範囲にすることができる。この結果、レンズをスプー ルのヤーン支持面上のヤーンの近くに置くことができる ので、検出デバイスの位置によりヤーン検出感度が向上 すると共に、システムが汚れやほこりなどの徴粒子の影 響を受けることを最小にすることができる。上記距離に より、LEDがもつ特性を最も効率よく利用して、その エネルギをある個所から放出させることができる。ある 個所のこのエネルギを測定個所で再現するには、通常低 減することが必要になる。エネルギを小さくすることが 50 規定されているので、LEDエネルギのわずかな部分を 再現できるので、LEDを光学系の近くに置くことがで きる。これは、LEDの前に別の光学系を置くことによ って達成できるが、そうするとコストが高くなる。

【0016】一実施例では、ヤーン・フィーダはベルト で駆動され、エレクトロニクス(電子回路系)は、ベル ト・ドライブが選択されたとき、前記モータ制御機能を スイッチ・アウトするように設計されている。スプール のヤーン支持面は、背景が表示光学系または検出デバイ スのために可変になっている。主要実施例の1つのさら に別の特徴は、光学系から放出されたビームがヤーン・ リザーブ・スプール上のヤーン巻線にほぼ直角に当たる ことである。

【0017】検出および制御デバイスと前記ユニット は、問題の繊維機械のヤーン消費部分の手前で、ヤーン **張力をほぼ一定に保つように設計されている。検出デバ** イスはその個所により、スプール上のヤーン・リザーブ に焦点を合わせるように配置することが可能である。ス プール面の変化またはパターンにより、表面の状況をモ ータの回転速度と関連づけることができるが、これは、 ヤーン供給機能の決定的要因となる。例えば、三相モー タを使用する場合は、ロータの位置は、ある相が接続さ れたとき、6位置の1つを占めるという知識から設定す ることができる。また、エレクトロニクスは動きを検出 して、モータ制御を中断することも可能であるが、ある 程度の補助的制御によっても、モータの運転を静粛化 し、円滑化することができる。この場合、制御機能は強 制的にベルト・ドライブ・モードに入り、ベルトに対し てサーボ機能として働く。

【0018】電場はステータ内で回転するので、ロータ は強制的に追随するか、静止したままになっている。言 い換えれば、ロータは電場と完全に同期して運転され る。従って、モータがモータ接続に追随するか、あるい は静止したままになっていることは公知である。別の方 法として、モータを半速度で運転することができるが、 その違いは、電場の回転速度とヤーン・ホイールまたは スプールの回転速度が高速であり、容易に検出できるこ とである。

【0019】ヤーン・リザーブ・スプールを構成するピ ンが原因で起こる上記混乱は、スプールの位置を判断す るために利用できるので、モータ動作を制御することが できる。位置(またはピンによる混乱)は測定機器にお けるピン干渉を除去するために利用できる。

【0020】本発明による方法の特徴は、ユニットが第 1の平面フロント・セクションからなり、その内側にレ ンズ系が取り付けられ、その平坦面がフロント・セクシ ョンの好ましくは平坦になった外面に隣接し、その曲面 がユニットの内側に面していることである。ユニット は、ビーム通路となる開口をもつ要素と、電子コンポー ネントおよび回路またはプリント回路基板の支持要素も 備えている。従って、前記コンポーネントはビーム放出 デバイスと検出デバイスを含めることができる。ユニットは、ビーム放出デバイスと検出デバイスのベースおよび/または制御要素を備えていることが好ましい。ヤーン・フィーダおよびユニットは前記機械のフレーム・セクションに固着されている。別の方法として、ユニットを既存のヤーン・フィーダに取り付けることも可能である(その逆も可能である)。検出機能にとって重要な距離は固定されており、ヤーン・フィーダとユニット間の相対的関係は、ユニットの設計と構造により許容度に影 10響されないようにすることができる。光学系はモールド成型または研削によって一部品にすることが可能である。

【0021】通常の場合も、光学的にも、両面を曲面に することが好ましいが、この実施例では、片面を平面に したのは、製造上の理由と、ほこりが付着するのを防止 するためである。

【0022】添付図面に示すように、使用されるLED およびセンサまたはトランスジューサは、プリント回路 基板の上方に置かれたホルダに装着されている。別の方 20 法として、LED/センサと基板との間にスペーサを挿入して、これらのコンポーネントを直接に基板上に装着することも、サーフェス・マウントすることも可能である。

【0023】本発明には、上述したように、単一の基本 設計を、必要ならば、異種機械において異種機能を実行 するために使用できるという利点がある。非接触ヤーン 検出機能を設けることが可能である。基本的に同一のコ ンポーネントを含むディスクリート・ユニットを別々に 作って、提供することができるので、本発明は新しい機 30 械にも、既存の機械を改良するためにも使用できる。構 成は汚れや汚染を問題とせず、その影響を受けにくくな っている。すべてのエレクトロニクス(電子回路系)は 1つの同一基板上に実装することが可能であり、別々に 製造して提供することが可能である。ユニットの設計 は、放出デバイスと検出デバイスを平行に並べ、角のな いレンズ形状にすることによって非常に単純化されてい る。それにもかかわらず、システムは動作感度が良く、 平行に並んだ放出デバイスと検出デバイスがヤーン・リ ザーブ上の同一点を照射し、検出できる構成になってい 40 る。反射された放射は、各検出器の全表面に効率よく均 等に分布される。ロッド形状要素からなるヤーン・リザ ーブ支持面の場合には、表面の検出を禁止することが可 能である。この構成によれば、電子回路系はモータの異 なる回転位置と方向を検出できるので、スプール上のヤ ーン・リザーブの測定を容易化することができる。例え ば、ポジティブ(積極)供給の場合には、特別な訂正処 置は不要である。

【0024】上述した検出デバイスおよび制御デバイス を利用する際に重要なことは、検出および制御機能がで 50 きる限りメインテナンス・フリーになっていることと、 該機能の頻繁なメインテナンスを不要にすることであ る。従って、例えば、可動部品点数は可能な限り少なく なっており、汚れに影響を受けないタイプになってい る。この意味で、本発明は、ヤーン・リザーブ・スプー ルの時々の高速回転にもかかわらず、検出機能を非接触 型にできるという知識を利用している。

10

【0025】この種のヤーン・フィーダは非常に多数が利用可能できるので、重要なことは、ヤーン・フィーダとその関連検出および制御ユニットの取付けと取外しが高精度を必要としないで行えることである。この問題は、本発明によれば、前記ユニットのコンポーネント、コンポーネント間の距離およびその位置を、コンポーネントにガイドと噛合い面を設けて固定することを提案することによって解決している。

【0026】重要なことは、検出機能が特定の応用向きに高精度に設計できることと、汚れ微粒子、ほこりなどの存在に影響されないことである。それと同時に、ユニットとそのコンポーネントが製造しやすく、ユニットの組立て方法が簡単であることである。面はすべて平面になっており、ほこりの付着を防止する位置に置かれている。各種コンポーネントのジョイントは、ほこりの侵入を困難にするようになっている。さらに、内部光学系は、ほこりが数層または部分を通過してから、重要な表面に堆積するように取り付けられている。

【0027】これらの表面は、例えば、ヤーン分離機能を公知方法で行うロッド形状要素またはピン上に設けるか、それを介して設け、ピンが測定点の前を通過するとき、ピンがその測定点に近づくたびに信号の混乱を引き起こすようにすることが可能である。この混乱は正、負または増幅することが可能である。あるヤーンの場合には、信号はピンがヤーンで隠されると減少し、他の場合には、信号はそのとき増幅される。そのために、測定に問題が起こり、測定方法が困難になる。この問題も本発明により解決することが可能である。

【0028】既存の通常のおよび強制(ポジティブ)供給システムでは、2種類のヤーン・フィーダか、特に2シャフト・システムを取り入れた技術的に複雑な設計とオペレーションのヤーン・フィーダのどちらかを使用することが提案されていた。通常供給機能と強制供給機能の両方に1つの同一ヤーン・フィーダを使用する必要があるので、本発明では、単一の内実シャフトを使用したスプールとモータの単純設計を提案している。

【0029】一実施例では、本発明は、レンズが球体の 境界面をもつレンズ系を採用している。本発明によれ ば、この種の表面は、ビーム放出デバイスとビーム受光 デバイスに対して、後者が平行配列にもかかわらず、レ ンズ系を通してヤーン巻線/表面上の同一点を照射し、 検出するように配置されている。さらに、検出機能の一 部として重要なことは、ビームが正しい入射角でヤーン

・リザーブ・スプール上のヤーンに当たることである。 【0030】

【実施例】本発明の重要な特徴を具備し、現時点では最 良と考えられる、本発明による装置および方法の実施例 について、以下、添付図面を参照して詳しく説明する。 【0031】図1において、繊維機械のフレームは符号 1で示されている。ヤーン・フィーダ2はそのハウジン グによってフレーム上に取り付けられている。ヤーン・ フィーダは、ヤーン・フィーダ上のヤーン・リザーブを 検出し、ヤーン・フィーダ・モータ4を制御するユニッ ト3と作用し合うように設計されているか、あるいはそ のユニットを内蔵している。ユニット3も前記機械フレ ーム上に取り付けられ、別々にフレーム上に取り付ける ことができるコンポーネントを備えている。ヤーン・フ ィーダは、ステータ巻線5と磁性材料のロータ6からな るモータ4を装備している。モータはシャフト7によっ てフレームに支持されている。シャフトフは、ヤーン・ フィーダを通り抜ける内実シャフトになっており、ボー ル・ベアリング8 a と 8 b に軸支されている。シャフト はヤーン・フィーダから突出し、上部セクション7aを 形成している。シャフトの他端7 bは、ヤーン・リザー ブ支持面10をもつ回転スプール本体9を支えており、 この支持面にヤーン11が数回巻き付けられるようにな っている。回転スプール本体はシャフトの下部セクショ ン7bに固着されている。スプールにヤーン・リザーブ 供給デバイスを設けて、スプール上のヤーン巻線を、そ の巻取りと同時に機械へ供給することも可能である(例 えば、DE-OS 41 19 370)。この機能は、偏心デバイス 12によって実現され、その上端はボール・ベアリング 13を介してスプール内またはスプール上に支持されて いる。前記ヤーン・リザーブ供給デバイスは、前記偏心 デバイス12に並置されたロッド形状要素またはピン1 4 a も備えている。この要素は公知のように回転運動を 行う。ロッド形状要素14aは偏心デバイスの全周に間 隔を置いて設けられている。また、ロッド形状要素14 aはスプール本体9にも同じように配列されている。ピ ンはスプール本体9と偏心デバイス12の両方に設けら れ、スプール円周上に9と12に交互に取り付けられて いる。また、ピンは9と12の各々の円周上に等間隔に 配置されている。しかし、9と12におけるピン間の相 対的距離は、スプール要素9と12の回転中心間の角度 とオフセットに応じて、円周上で変化することが可能で ある。前記ロッド形状要素の外面は、前述したヤーン・ リザーブ支持面10を構成する。スプールが回転する と、ロッド形状要素は小さな回転運動を行い、前記ヤー ン・リザーブ11への前送り運動をロッド形状要素の上 部セクションから、図示のように、ロッド形状要素の下 部セクションへ伝達する。スプール要素9と12間の相 対運動により、ヤーンは等ピッチ間隔で小刻みに下方に 移動するが、これは、該要素間の角度とオフセットによ

って達成される。ヤーン巻線間のピッチは、9と12の 相対的設定値を調整することによって変更することが可 能である。この機能は公知であるので、ここで詳しく説 明することは省略する。さらに、巻線の正しい移動を保 証する他の公知システムを使用することも可能である。 【0032】前記ユニット3はフレーム1の下方の部分 に取り付けられている。また、ユニット3は前部壁要素 16と上部壁要素17を備えている。ユニット3はねじ 18と19 (図示せず) によってフレーム・セクション に連結されている。さらに、このユニットはターミナル ・ボックス20を備え、これは部品22によって、フレ ーム・セクション1の下面の凹部21内に取り付けられ ている。ユニットの電源は前記ターミナル・ボックスに 接続されている。このターミナルボックスには、モータ 6を制御するためのターミナルも設けてある。その接続 は、ピン型コネクタまたは類似デバイスを用いてそれ自 体公知の方法で行うことができる。ターミナル・ボック スは前記ユニット3の一部を構成するマウント基板23 に固定的に接続され、この接続はクランプ・デバイス2 4によって行われる。この基板は電子的コンポーネント とプリント回路(図示せず)を組み立てるときの基板に なっている。他のコンポーネントの中で、回路はモータ 巻線用の端子25を備え、接続用リード線(ループにな っている) は26で示されている。前記電子的コンポー ネントとは別に、基板23には、ビーム放出源27が実 装されており、これは、図示の実施例では、それ自体公 知のタイプの発光ダイオード(LED)になっている。 検出デバイス28も基板に接続されているが、このデバ イスもそれ自体公知である。ビーム放出源27と検出デ バイス28はベースまたはガイド要素29によって定位 置に固定されている。ビーム放出源および検出デバイス との電気的接続は、それぞれ30と31で示されてい る。また、ユニットはビーム通路が通る開口32も備え ており、その構成は支持要素33によって受け入れられ ている。レンズ系の支持要素34は支持要素33の前に 取り付けられている。レンズ構成は複数のレンズ35か らなり、レンズは、まず第1に、支持要素34上の平面 の外面37とほぼ一致する平面を備えている。各レンズ は、第2に、その内側がユニット3または支持要素33 の内部に面している曲面38を備えている。前面37は ヤーン・リザーブ支持面10から距離Aだけ離れた位置 にある。前面37から検出面またはベース要素29の前 面39までの距離Bは距離Aの2~4倍になっている。 距離Aは10~100mmの範囲にすることができる。 別の方法として、光学系アセンブリ全体を一部品で作 り、エッジ、ガイドおよびジョイントを透明要素34に 一体にすることが可能である。透明要素34は、ユニッ ト全体の一部になっており、カバー、レンズおよびシー ルの働きをし、また、程度が落ちるが、補強要素の働き もする。この構成により、レンズ系をヤーン・リザーブ

巻線の近くに置くことができる。ビーム放出源27と検 出デバイス28は、レンズ系と同一側のほぼ同一平面に 置かれている。ビーム放出源27の長軸27aは、検出 デバイス28の長軸28aとほぼ平行になっている。図 示のレンズ系では、レンズが相互に対して平行に変位し た位置にあるので、該当の検出デバイスは、ビーム放出 源27と検出デバイス28の位置および相互間の平行関 係にもかかわらず、その関連ビーム放出源から照射され たものと同じ、ヤーン・リザーブ上の点を検出すること ができる。図1において、放射または光の放出ビームは 10 40で示されている。入射ビーム40は要素33内の開 口41を通過し、回転スプール・アセンブリ上のヤーン ・リザーブの最上部の巻線にほぼ直角に当たり、該巻線 は42で示す方向にビームを反射する。この反射ビーム はレンズ43によって屈折され、開口32を通って検出 デバイス44に戻される。対応するビーム通路は放出源 45とその関連検出デバイス28によって設定される。 放出源45と検出デバイス28はスプール上の最下部の 巻線を検出する。大量の反射光が検出デバイス28と4 4の面積全体で受光される。ユニットは下部内壁46と 上部内壁47を備え、下部と上部の内壁要素34はクラ ンプされているか、マウントされている。マウント基板 23は下部内壁46aと上部壁16aに接続されてい る。従って、ユニット3はフレーム上にマウントできる ディスクリート・ユニットを構成している。距離Bは、 ユニットの光学的機能に関しては比較的重要である。要 素33内の開口32の位置も、ビーム放出デバイスおよ び検出デバイスの位置と同様に重要である。検出構成は あるサイズの発光ダイオードで構成し、シャッタを前面 にし、光学系と測定点との間に距離を置き、測定点とセ 30 ンサのレンズ機能との間に距離を置き、レンズとセンサ との間に距離を置くように、それを光学系から離れた位 置に置くことが可能である。これらのパラメータはすべ て相互依存関係にあり、どれかを変更する場合は、測定 感度が低くなっても構わない場合を除き、他のパラメー タも変更する必要がある。上に重要であると挙げた位置 と距離はすべて、その製造時にユニットに組み入れられ

【0033】図2は、レンズ48と49の平行変位関係 40を示したものである。同図に示すように、ビーム放出源 45、50は、検出デバイス28、44と同じように、水平面で相互に沿って平行に配置することが可能である。

ている。距離Aは、機能全体から見たときは、許容度の

影響を低くすることができる。

【0034】また、1つの同じ検出デバイスに2つまたはそれ以上の放出デバイスを割り当てることも可能である(その逆も可能である)。

【0035】図1に示すように、ベルト・ドライブの別 の方法で回転スプールを駆動させることが可能である。 そのような理由から、ベルト・プーリ51とベルト52 50 14

は図1に示すようになっている。つまり、ベルト52は 繊維機械側のドライブ源またはドライブ・プーリに接続 されている。

【0036】図3において、符号53はヤーン・リザー ブ支持面を示し、ヤーン・リザーブはヤーン巻線54で 示されている。ヤーンは上方から供給され、矢印55の 方向にスプール上に巻き付けられる。図には、要素58 に支持された2つのレンズ56、57が示されている。 放出源、または該当する場合には、LEDは59で示さ れている。放出源から放出されたビームはパルス化また は非パルス化放射で構成することができる。検出デバイ ス61 (その放射検出面は62で示されている) は放出 源59に関連づけられている。ビーム60はレンズ系を 通過し、ヤーンによって反射される。反射されて検出面 62に伝達される反射ビームは63で示されている。好 ましくは平面の外面64とヤーン・リザーブ巻線54間 の距離はCで示され、その値は、この例では、約14m mが選択されている。前記外面64とビーム放出源59 の放出要素間の距離はDで示されている。レンズ56の 中心線は65で示され、放出デバイスの中心線は66で 示され、検出デバイス61の中心線は67で示されてい る。この例では、距離Dの値は38.7mmが選択され ている。軸66、67の中心線はほぼ平行しており、検 出面62は放出デバイス59の前記放出要素の平面68 とほぼ同一の平面に位置している。レンズの中心線65 と検出デバイスの中心線67間の距離はEで示され、そ の値は、この例では、20.9mmが選択されている。 軸65と66間の距離の値Fは11.5mmが選択され ている。ビーム60、63は非対称的にレンズを通過す る。外面64と検出面との間の距離Gは43.7mmが 選択されている。この構成により、放出デバイス59と 検出デバイスはレンズの同じ側にほぼ同一平面に置くこ とができるので、汚れに強い正確なヤーン検出機能が得 られる。距離A、C、F、E、GおよびLEDと検出デ バイスの面積を適当に指定することにより、平面の前面 を実現すると共に、レンズの曲面を球面に保つことがで きる。それにもかかわらず、放出デバイスと検出デバイ スによる測定点の直接的イメージングは損失を非常に低 くして、その結果、髙感度で達成することができる。別 の方法として、照射の弱い安価なコンポーネントを使用 することも可能である。

【0037】本発明によれば、光学的機能が非常にすぐれた構成を提案している。この構成では、光源とセンサの位置とヤーンの形状と向きの関係は、得られる結果に対して決定的に重要である。光源の位置は、背景の性質、つまり、ヤーン・リザーブ・スプールとその位置に基づいている。他の要因の中で、本発明は、特に、前記ピン14a、14bの一方の表す円形の反射ピンの照明に基づいている。光は入射ビームと反射ビーム間の途中の面に法線をなして反射される。サイドから見たとき、

光がピンに直角に当たったときは、光は上方にも、下方にも反射されない。しかし、通常の場合は、ピンは完全には明るくなく、入射光は完全にはコリメートされていないので、一部の光は実際には上方と下方に散乱される。上からピンの長手方向に見たときは、明らかなように、ピンの中央に当たった光は反射されて光源に戻され、中心の両側でピンに当たった光は横に反射される。

15

【0038】上記に基づいて、コリメートされた光で照射された完全反射ピンを検出するように設計されたセンサは、光源と同じ平面でピンに直角に置かれている。白の複数撚りコットン・ヤーンを使用すると、表面が完全リフレクタから遠くに離れるので、センサを置く位置を決めるときの自由度が向上する。

【0039】他の要因の中で、本発明は、特に、照射される材料と形状は、少なくとも円形であれば、光の前を通過するとき、常に光を反射して光源に戻すという知識に基づいている。実施例では、回転スプールまたはヤーン・ホイールの測定点を複数にすることが望ましい。このためには、光源と検出デバイスのペアを1つまたは2つ以上設ける必要がある。これらのコンポーネントをプリント回路基板上の通常の個所に置くことは、その面または縁がヤーン・ホイールの表面またはホイールの回転軸を通る平面に平行になって、基板が置かれることを意味する。

【0040】そのようにする1つの理由は、コンポーネ ントが回路基板上に直接に実装されていると、光ビーム が基板の表面に対して法線をなして放出されるようにL EDが設計されているためである。取付けピンを物理的 に曲げると、角方向のずれを小さくすることができる (サーフェス・マウント・コンポーネントの場合には、 この方法は多少非経済的である)。光ビームの法線から の角度のずれが大きくなると、構成はさらに複雑化し、 高価になる。このことは、ホトダイオードや他のタイプ の光検出コンポーネントからなるセンサの場合も同じで ある。 基板の表面に平行にビームを放出する LEDも利 用可能である。この種のLEDを上述したのと同じよう にある角度で設置することが可能であるが、同じような 問題と費用の問題が起こる。本発明の実施例では、すべ てのLED(複数のLEDが使用される場合)と照射点 との間の距離を同じにして単純な光学構成を実現してい る。この実施例は、垂直部分と水平部分を使用し、回路 基板をこれらの2主要方向の一方に配置することに基づ いている。ダイオードはエッジ・マウントされ、直線上 に配列されている。

【0041】回路基板は、ヤーン・ホイール軸に平行に 配置され、基板の表面はホイールに面している。光学系 アセンブリも回路基板およびヤーン・ホイール軸に平行 した位置にある。LEDとセンサは、測定点に対して異 なる方向に並んでいるので、半透明ミラーを使用した高 価な光学系を使用しないで済むようにしている。

【0042】LEDは照明点およびヤーンを検出する点 に直角に位置している。LEDからの光は、PN接合に 電流を流すと発生する。可能な限りの高効率を得るため に、実際の光発生要素は非常に小さく、0.2~04m m² であるのが代表例である。発生した光はあらゆる方 向に散乱するので、この要素は反射ホルダに取り付けら れ、プラスチック要素内に格納されている。このプラス チック要素はレンズの働きをして、可能な限りの光を一 方向に向ける。すでに示したように、LEDから発生す る光の大部分は先端から放出され、この先端は、LED 自体の径の80%に相当する径をもっている。ここで説 明している例では、径が5mmのH1000 LEDが 使用されているので、実際に放出される光は4 mmであ る。異なる方向に散乱される光量は、使用されるLED のタイプによって変化する。この例では、使用されてい るデバイスは、散乱度が非常に小さいスタンレイ形H1 000 LEDである。そのため、小さなレンズを使用 して、光の大部分を集光して測定点を照射できるように なっている。この場合、LEDは測定点に直接向き合う ように置かれている。LEDがレンズの片側に位置して いるときは、レンズをそれに応じて大きくする必要があ るか、使用するLEDを大きくする必要がある。この場 合には、散乱度が大きくなり、光のすべてが測定点に向 けられないことを容認しなければならない。光は、径が 4mmの円形域からLEDを出ていく。光の使用効率を 最大にするには、この域を測定点でイメージ化する必要 がある。実施例では、ヤーン・ホイールと光学系との間 の距離は15mmが選択され、所望の測定点の径は約2 mmにする必要があるので、約2のファクタだけの縮小 が必要になる。従って、光源は光学系の後ろの約30m mの個所に置き、適当な焦点長さで反射されてセンサに 送り返される必要があり、この場合、2つの異なるレン ズが測定点でLEDと光検出器をイメージ化するために 使用される。本発明で選択された幾何学的形状では、セ ンサ・レンズはLEDレンズから8mm~15mmの間 に置いておく必要がある。この場合、光が可能な限り最 小の入射角で光学系とセンサに当たり、レンズ間を可能 な限り遠くに離しておくのが最良の方法である。レンズ 間を遠くに離しておくと、レンズを大きくすることがで き、大量の光を集光することができる。さらに、隔壁 (baffling) を使用して、測定点からの光だけがセンサ に到着し、光学系で散乱された光はいずれも受光されな いようにすることが容易になる。LEDとセンサの両レ ンズの光軸はヤーン・ホイール軸に直交している。本発 明が提案するような個所にLEDを置くと、レンズの光 軸が測定点と光源に対して同軸に置かれるという利点が 得られる。ここで説明している例では、センサ・レンズ はLEDレンズの上方の約10mmの個所に置かれてい るので、その光軸も測定点の上方の10mmの個所に置

50 かれる。この単一のイメージングは、光学系の平面の前

面に対する入射角が大きくなったために損失が若干高く なった場合でも、すぐれた機能を発揮する。センサと光 学系間の距離と光学系と測定点間の距離の比率は、約 2:1であるので、測定点は約2のファクタだけ大きく なる。このことは、センサは照射された全面積からの情 報を利用するためには、径が4mmの区域を検出しなけ ればならないことを意味する。センサがLEDと同じよ うに小さい場合は、この4 mmの径を0.3 mmの径内 にイメージするには、別の光学系がセンサの前に必要に なる。この種のセンサは利用可能であるが、基板上に垂 直にマウントできないが、光放出の方向に並んでいる必 要がある。そのような理由から、センサは発熱の問題の 対象にならないので、LEDと異なり、必要な大きさに することが可能である。従って、面積が 1 mm^2 から84 mm² までのホトダイオード形の光センサが利用可能 である。ここで説明している機器では、測定点の大部分 を検出するために、センサ面積は5~20mm2が提案 されている。この種のセンサはレンズなしで利用できる ので、その感度は方向性のアライメントの点では等しく ないが、回路基板に平行にマウントすると、光が直角に 基板に当たることになる。入射角度によってある損失が 生ずるが、その損失の程度は許容できる。本発明の実施 例では、センサはLEDの真下か真上に置かれている。 センサをこれらの位置のいずれかに置く理由は、3つあ る。

【0043】第1の理由は、ヤーンが円形であり、円形 ミラーを構成していなくても、円形の反射面と同じよう に光を散乱することである。テストの結果、ある種のヤ ーンは図示の構成だけで検出可能であることが明らかに なっている。センサを90°回転させると、反射光は非 30 常に弱くなるので、通常の雑音の中で検出が不能にな る。これは、暗いヤーン、明るいヤーンおよび光沢のあ るヤーンに適用される。

【0044】第2の理由は、ヤーンが円形ピン(ロッド 形状要素)で支えられていることである。これらのピン は明るく、反射性であるので、最小量の光が反射されて センサに送られる。このことは、中サイズで明るいカラ ーのヤーンでも、ピンが背景にあるとの事実を無視して 検出できることを意味する。

【0045】第3の理由は、センサを90°だけ下方に 40 傾けると、ヤーン・フィーダが幅広くなることである。 【0046】ある種の単純な応用では、ヤーン・フィー ダを制御するには、上述したセンサの1つだけが必要に なる。この場合には、センサは測定点がヤーン・リザー ブの中間点の周囲のどこかにするように置く必要があ る。明るいピンでは、この個所にセンサを置くと、ヤー ンからの信号に対して無視できる程度にピン信号を抑止 することができる。使用されるヤーンがピンに比べて明 るいと、髙ピン信号でも相対的に無視できる場合もあ る。ヤーン・ホイールが回転しているときは、ピンが測

定点を通過するときの周波数に比べて測定バンド幅が相 対的に小さければ、検出は大幅に単純化される。この場 合、結果としての測定値はピン間からの信号とピンから の直接の信号の平均値である。この種の平均値を使用す ると、測定点付近でスプールに巻き付けられた非常に細 い糸でも、検出することはそれほど困難ではない。ヤー ンが検出器の前で検出されると、十分な余裕をもって機

18

【0047】スプールの設計は、光学測定システムの動 10 作を効率化するために非常に重要である。実施例では、 4つの測定点が含まれている。

械を停止することができる。

【0048】スプールはセンサの各々の前を通過する。 センサが相互のすぐ上に置かれていないのは、次の2つ の理由による。1つは、アクチベートされたセンサは、 光源の真上か真下に位置している必要があり、レンズを 置くには大きな面積が必要になるため、レンズをすべて 一列に並べるためのスペースがないためである。第2 は、測定点を常にピンのそばに置くという利点は、測定 点を若干ずらすと得られないためである。 実施例による 構成にすれば、混乱のない測定を少なくとも1点で行う ことができる。

【0049】選択された設計の特徴は、合計26のピン が上部ホイールと下部ホイールとの間に分割されている ことである。スプール9は、前記上部ホイールと下部ホ イールからなるものと考えることができ、そこにピン1 4 a、14 bが取り付けられている。このことは、シス テムが一回転ごとに6個所の点で「オン・オフ」制御で 停止する三相モータを使用しているという事実と共に、 測定点がモータの停止のたびに2ピン間に置かれること を意味する。最適な点の広がりは、ピンの数を指定する ことで得られる。この数は、正確には、6で割り切れる 数から1ずれた数である。この例では、19、23、2 5または29が適当なピン数である。しかし、ピンは2 ホイール間で分割されているので、ピンの総数は偶数で あり、次の最適な数、つまり、20、22、26または 28を指定する必要がある。各ホイールにおいて、ピン の数は6で割り切れる数から1ずれた数にすべきであ り、すなわち、5、7、11、13、17、19、23 又は25にすべきである。ピンの総数は、下表に示すよ うにこの数を2倍にすると得られる。下表は、1ホイー ルのピンの数、ピンの総数および度で表したピン間のピ ッチを示している。

[0050]

HI	総数	ピッチ
7	14	25.71
1 1	22	16.36
13	26	13.84
17	3 4	10.58
19	38	9.47
23	4 6	7.83
2 5	50	7.20

【0051】14ピン未満の構成にすると、ヤーンをピンから持ち上げるために必要なホイール間のオフセット 10が余りに大きくなるので、この構成の選択は困難であることが実証されている。22ピン構成は、径が50mm未満ならば良好である。しかし、径を60mmまで大きくすると、26ピンがもっと適している。ピン数をもっと多くすることも可能であるが、そうすると製造コストが増加すると共に、ピン間隔が狭くなるので、ピン間の測定で利用できる面積が少なくなる。

【0052】注意すべきことは、他のピン数が可能であ るが、そうすると、測定点の位置をピン寄りにしたと き、モータ制御またはアセンブリに対する要求事項が多 20 くなる。24のように、6で割り切れるピン数は、ロー タがピンに対して常に同じ位置に停止することを意味す る。ホイールとピンの位置をモータ位相シーケンスと関 係づけると、測定点をピンに相対する位置に置くことが できる。ピンを偶数で割り切れる数にする利点は、各移 送のピンとの相対関係が同じになることである。言い換 えれば、測定点は6停止点のすべて、ピンに対して同じ 位置に置かれる。ピン数が偶数で割り切れないと、停止 点のすべてで測定点がピンのそばに置かれるとは限らな い。上記は、3相の1つがオンまたはオフされ、モータ 30 が多少ステップ・モータとして動作するという想定に基 づいている。ロータに磁石があり、三相ステータをもつ この種のモータでは、一回転すると、当然に良好な位置 付けを行うことができるが、そのためには、異なるステ ータ巻線の電流を継続的に制御する必要がある。そのた めには、3巻線の各々に個別的に高度の電流制御が必要 になるので、設計が高価になる。静止時の測定だけがヤ ーン・ホイールの位置付けを必要とするので、ホイール がヤーンを巻き取るとき、低度の速度制御で十分であ る。これは開ループ制御の形にできるので、継続的に電 40 流制御を行う必要がなくなる。

【0053】一実施例では、26ピン構成が使用されている。このことは、測定点をピンのそばに位置付けるために1または2位相だけを使用できるが、これらの2測定点は、ヤーン・フィーダがロータに対してどのようにマウントされているかに関係なく、常に位相の一方または他方に現れることを意味する。これにより、ロータに対するその位置を固定しないで、また位相をエレクトロニクス(電子回路)に特定の関係とすることなく、ホイールをマウントできるので、最適な6モータ位置を停止50

点として採用できる。

【0054】モータは三相ユニットが選択されている。この場合は、回転は回転の途中で3巻線の電流を交互にすることで達成される。一回転の間にトルクを一定に保つには、各巻線の電流を位相角に対して正弦波の形で変化させる必要がある。巻線間の位相差は120°である。望ましいモータ制御は、安定したほぼ正弦波の電流を印加することで達成できる。この形体の制御では、一回転の間に電流を3位置だけでスイッチする必要がある。トルクを最大にするには、電場はロータ位置より90°だけ進んでいる必要がある。トルクは、ステータにおけるロータの相対位置に対してこの電流に位相差を加えることで、ステータとロータ間に得られる。最大トルクは位相差が90°のとき得られる。

【0055】ヤーン・ホイールの位置は、電源をオンに したとき不明である。ロータは、巻線の1つに微小電流 を流すことでゆっくり回転させることができる。ピンの 個所に置かれている3測定点はピンに対して直線に置か れていないので、回転方向はピンが異なるセンサによっ て検出されるときの順字から判断できる。これは、ヤー ン・リザーブが空であるか、あるいはヤーン・リザーブ が非常に薄層でヤーンを通してピンが検出できる場合に は、問題がない。ヤーン・ホイールの上部セクションの 設計により、問題のエッヂを監視しているセンサに信号 を受信させることができる。エッジの設計は、信号が一 方向に増加し、他方向に減少するようになっている。こ の信号の変化を調べると、ホイールの回転方向を知るこ とができる。回転方向が正しくないと、別の巻線が選択 され、回転が正しいかどうかが再チェックされる。ホイ ールが正しい方向に回転しているときは、ホイールが印 加された電場によって決まる位置までスムーズに移動す るまで、電流を制御する必要がある。ホイールを停止さ せると、印加電場に対するロータの位置が分かる。その あと、測定点が2ピンの中間にある位置にヤーン・ホイ ールがなるまで、電場を進めることができる。この位置 は、ヤーン・ホイールがステータに対してロータにマウ ントされている位置とステータの接続によって事前に決 めておくことができる。別の方法として、この位置は、 ピンからの反射を測定し、ヤーン・ホイールが一回転の 間に停止する6位置に対するその位置を判断することで 決めることも可能である。この測定は、ホイールにヤー ンがないか、あるいはヤーンが薄層でピンがヤーンを通 して見える場合は、ピンに対して直接に行うことができ る。ここで説明している例では、上部ヤーン・ホイール はピンに対する所定の位置に置かれた反射面を備えてい る。位置は、ヤーン・ホイールがヤーンで一杯であって も、この反射面を見ることで知ることができる。

【0056】上述した方法によると、センサでヤーンから反射または散乱された光を検出することでヤーンを検出することができる。ヤーンが使用されているとき、そ

30

のリザーブが空になると、光はセンサに戻されない。こ れは、そのセンサに関連する光源によっても照射されて いる背景のどの部分もセンサがイメージしないからであ る。ヤーンが極端に薄層の場合は、すでに説明しよう に、ヤーンがあるときとヤーンがないときホイールから センサに送られてきた光の変化は、50Hzの交流電源 で供給される蛍光が原因で起こる変化のように、光レベ ルの他の変化に比べて小さくなっている。背景の変化は フィルタにかけて薄層ヤーンを検出しなければならな い。これは、信号を変調/符号化して、センサがLED からの光と他の光源からの光とを区別できるようにする ことで達成される。

【0057】LEDからの光はある周波数で変調でき、 センサからの信号をフィルタにかけることは、LED周 波数の信号だけを通過させる帯域フィルタを使用して行 うことができる。本発明による別の方法では、ディジタ ル方式とアナログ方式を組み合わせたものが採用されて いる。この方法では、例えば、0.5マイクロ秒間とい ったように、LEDをある期間消したままにして、セン サ信号を反対極性でLPフィルタに接続するために、ア 20 ナログ・マルチプレクサが使用されている。そのあと、 すべての信号はLPフィルタから切り離され、LEDが 点灯される。LEDが安定したビームを示しているとき は、センサ信号は、0.5マイクロ秒の間、アナロク・ マルチプレクサを介してLPフィルタに接続される。背 景光がこの時間の間、ほぼ変わらない状態になっていれ ば、残余信号は光源と背景からヤーンによって反射され た光から背景成分を除いたものからなっている。つま り、残余成分は、システム光源から放出され、ヤーンに よって散乱された光だけからなっている。この方法は、 ヤーン・ホイールが静止しており、測定点にヤーンがな いとき、優れた機能を発揮する。ピンを同期化すると、 ピンの間だけで測定が行われているかを確かめることが できる。各ピンごとに設けられている、上部ホイールの エッジにおける反射面は、同期をとるために使用され る。リフレクタが示しているときは、測定点に対するそ のピンの位置は分かっている。前の2点間の時間間隔を 測定すると、その間に測定を行うことができる時間を判 断することができる。薄層ヤーンが関係するある種の場 合には、反射面のないヤーン・ホイールを使用し、ピン だけで同期をとることが可能である。その場合、下部セ ンサにはヤーンがないのが普通であるので、下部センサ を使用するのが適切である。ヤーンの干渉がないので、 上部エッジを制御目的に使用した方がはるかに簡単であ るが、通過するヤーンが原因で起こる混乱は、下部セン サ信号を正しく処理し、外揮を行うことによって除去で きるので、上部ホイールのリフレクタ(ここには、各ピ ンごとにリフレクタが付いている)を使用しなくても、 モータと測定機能を監視し、制御することが可能であ る。ヤーン・ホイールの位置は、ピン数をカウントする 50 22

ことにより、27度の解像度で判断することができる。 円周上の一か所の2ピン間には、別のリフレクタが設け られている。言い換えれば、円周上には、13+1個の リフレクタがある。この追加のリフレクタは、何らかの 理由でセンサがリフレクタを見失ったときや、2重のカ ウントが行われたとき、再同期をとるために使用され る。上部のエッジが使用されず、ヤーン・ホイールの最 低点で測定する下部センサがその代わりに使用されるよ うな場合には、この追加のリフレクタは使用されない。 同期が失われると、モータ・トルクが低下するので、い つ同期が失われたかを測定することも可能である。つま り、同一速度を維持するためには、大きな電流が必要に なる。必要な電流量が増加したか、減少したかは、位置 の加減算を試行錯誤で行うことにより確かめることが可 能である。調整の結果、必要電流量が低下していれば、 カウントが正しくないのは確かであるので、その誤差を 訂正するために補償を行うことができる。必要電流量が 低下していなければ、必要電力量の増加は負荷増加が原 因であり、位置測定が正しくないために起こる欠陥位相 変化が原因ではない。

【0058】この種のモータは、ある種の位置センサを 備えているのが普通で、最も一般的な構成は、3つのホ ール要素が120°の位相差で分離され、これらの要素 は半回転の間「高」状態になり、センサに対して一定位 置を占めているので、これらのセンサからの信号の変化 は、位相接続の変更が必要であることを示している。三 相モータの「台形」制御はこの種のセンサを使用して可 能である。上述した光学系を使用して同じ位置情報が得 られるので、ステータに対する特別な位置に追加センサ を設ける必要がない。エレクトロニクス(電子系)はす べて回路基板に実装されているので、モータの配線や追 加のセンサ・コンポーネントが不要である。必要な光学 系はヤーンを検出するときに必要なコンポーネントと結 合することが可能である。

【0059】上述したように、測定点がピンの側になる ようにヤーン・ホイールの位相を調整し、背景の変化が 測定に干渉しないように信号をフィルタにかけることに より、ヤーンを静止させたまま測定を行うことが可能で ある。

【0060】上述した測定は、測定とピンとの同期をと り、ピンまたはパターン上部エッジで同期をとることに より、ヤーン・ホイールの回転時に行うことが可能であ る。3つのセンサが設けられているので、測定はホイー ル上の3点で行うことができる。 つまり、上部エッジ、 中間点、下部エッジである。最も単純化されたケースで は、中間点で測定を行うだけで十分である。ヤーン・ホ イールは、機械が静止して、ヤーンがセンサの前の位置 にあるとき、停止させる必要がある。編機がヤーンを使 用していて、中間センサの前の個所が空になったとき は、ホイールを即時に始動させて、ヤーンを巻き取る必 要がある。その場合には、ヤーン・フィーダを全速で高速に動作させて、リザーブを補充し、完全に空になるのを防止する必要がある。どの場合も、この補充は十分に高速で行って、リザーブが編機によるヤーン消費量よりも早く一杯になるようにし、ヤーン・フィーダがいつでも編機の速度を越えないようにする必要がある。中間点のヤーンが十分に補充されたとき、ヤーン・フィーダはあふれないように停止させなければならない。

【0061】マイクロプロセッサをコントローラとして 使用することが可能である。ヤーン・フィーダの停止 は、様々な方法で行うことができる。制御システムは、 ヤーンが中間センサの前から消えた瞬時からそれが再び 現れた瞬時までに供給された巻き数を監視すると共に、 ヤーンを巻き付けるためにかかった時間を監視する。こ の情報に基づいて、制御システムは、その期間のヤーン 速度を計算することができる。従って、正しい制御方法 は、ヤーン・ホイールの速度を計算値以下の値まで減速 することであり、ヤーンがセンサの前に現われたとき は、ヤーン・フィーダは、収容できる以上の巻線がヤー ンホイールの中間点から巻き取られる前に、速度をゼロ 20 に減速しなければならない。ヤーン巻線間の間隔は前も って決めることができるので、ヤーン・フィーダは、そ の停止前に供給できる最大巻き数を事前に知っている。 最良のケースでは、編機は安定した速度でヤーンの使用 を続け、その場合には、中間測定点でヤーンが消える と、制御システムはヤーンが再びセンサの前に来るよう に、速度を加速する。ヤーンがセンサの前から消えたと き速度を加速し、それが消えたとき速度を減速する。こ の方法によると、ヤーン・フィーダはヤーン・リザーブ の1個所の測定点だけを使用して、安定した速度を保つ 30 ことができる。ヤーンが測定点から消えた瞬時から経過 した回転数が多すぎる場合は、ヤーン・フィーダの速度 は、ヤーン・リザーブが使い果たされる前に、その最大 速度まで急速に増加させる必要がある。同様に、ヤーン ・フィーダは、ヤーンが測定点に存在し、減速したにも かかわらず、ヤーンが測定点から消える前に必要とされ る回転数が多すぎる場合は、即時に停止する必要があ る。どちらの場合も、ヤーン消費量が予測平均量よりも 急激に増加または減少すると、起こる。下部センサが十 分に高い位置に置かれているか、あるいは角速度が十分 40 に低い場合には、ヤーン・フィーダは、ヤーン・リザー ブが下部測定点を覆うほど大きいとき、停止を遅らせる ことができる。

【0062】機械が稼働中であることを知らせる信号は、ユニットへの電源が接続されているターミナル・ボックスの端子に現れるのが普通である。この信号は、ヤーン・フィーダと編機間のヤーン切断を検出する上で重要である。編機の設計は、その動作時に一定量のヤーンを常に消費するようになっている。ヤーン・ホイールが下部測定点に関して一杯になり、ヤーン・フィーダが停50

止すると、ヤーンは、ヤーンが使用されている場合には、ある時間が経過したあとその測定点から消えるはずである。機械が動作中であることが前記信号で示され、ヤーンが一定時間経過後そのセンサから消えたときは、ヤーンが切断されているはずである。このことは、「機械稼働中」信号が非常に低速でアクチブであるため、十分な時間がないために、最低測定点にあるヤーンが特定のプログラム時間の間に消費されないようなことがあってはならないことを意味する。同様に、上部測定点は、ボビンとヤーン・フィーダ間のヤーン切断を検出するために使用できる。これは、センサの前にヤーンがないと、編機を停止させる非常に単純なケースである。【0063】3つのセンサはすべて、回転と同期させて、すべての場合にピンの側まで測定を行い、ピンの反

射によって測定が影響されないようにすることが好まし

【0064】図4に示すように、エレクトロニクス(電子系)は次の主要コンポーネントから構成されている。つまり、電源パック、ヤーン・リザーブ・メータ、ヤーン・ホイール/モータ位置検出器、表示装置、およびある種のアナログおよび論理信号の処理であり、これらは必要とする機能を実現するためのものである。図4において、ヤーン・フィーダの回転部分は記号化して69で示され、ヤーン・リザーブ70が巻き付けられる回転スプールは71で示されている。モータは72で示されている。これらのエレクトロニクス・コンポーネントはグループ化されてマウント基板73に実装されている。一

実施例では、ユニット74の電子系とデバイスは編機の

制御ユニット75に接続されている。

【0065】コネクタ83は、ユニットと機械制御ユニ ット75間で信号を伝搬し、ユニットへ電源を送る。ユ ニット84は、必要な電力をユニット74の各種コンポ ネーントへ供給するために必要な部品を内蔵している。 電源パックは、コンピュータ・システムで例えば、直流 24 Vなどの、一種類の電源を使用することが望ましい ときに通常使用される設計になっている。電源の種類 は、モータが最も電力を消費するので、モータの必要電 力量によって決まる。モータの必要電力量によって決ま る電圧の直流電源は、電子系がモータの位置と速度を制 御するために使用されるときに適している。各ユニット が整流器を内蔵していれば、交流電源の使用も可能であ る。しかし、この例では、変換が中央レベルで行われる ので、得られる電圧はモータ要求条件に直接に適したも のになっている。ユニット84には、外部干渉の影響を 除去し、逆に、内部欠陥や混乱が電源と共に伝わって、 他のユニットに干渉するのを防止するための、ある種の フィルタを内蔵させることが可能である。ほとんどの場 合、プロセッサやアナログ測定システムに適した電圧を 得るために、ある種の電圧変換も行われている。これら の機能は、すべてコスト効率を可能な限り最大にするた

めの公知技術を用いて実現することが可能である。 【0066】原理的には、モータ電源ステージは複数の トランジスタから構成され、これらのトランジスタを通 して、電源がいくつかの方法でモータ巻線に接続される ようになっている。ここで説明しているケースでは、使 用されるモータは磁性材料のロータと、3巻線からなる ステータとを備えている。ロータの磁極の数とステータ の磁極の数は、この種のモータ製造で公知の技術を用い て変更が可能である。3巻線は、共通点で相互接続され ているものと見ることができ、ステータは3リード線を もち、各々はペアのトランジスタに接続され、電源アー ス i 6または直流電源 i 5' に接続可能になっている。 81へのこの電源が図示されていないのは、その実施方 法が公知であるためである。この種のトランジスタは、 変更可能であるが、通常はMOS形になっている。IG BTおよびバイポーラ形トランジスタを使用することも 可能である。どのタイプのトランジスタを選択するか は、制御する電圧と電力による。この例では、トランジ スタは完全導通モードまたは完全非導通モードで接続さ れている。回路が閉じたとき非常に低い抵抗を示し、回 20 路が開いたときは完全に阻止されるトランジスタがこの 実施例で使用されている。トランジスタ・スイッチング ・タイムは、干渉発生の点から可能な限り短くなってい る。この種の応用で適した選択は、切り離されたとき非 常に髙い抵抗(漏れ電流が1 mA未満)を示し、回路が閉 じているとき O. 1オーム未満の抵抗を示すMOS N 形トランジスタである。これらのトランジスタのオン/ オフ制御は、原理的には、ディジタル出力から直接得ら れる信号i5によって、ソフトウェア値に基づいて行う ことができるが、信号レベルは多くの場合変更されてい 30 る。International Rectifiers社製のIR2121のよ うな、特殊駆動回路、あるいは同一機能をもつ他の回路 も使用可能である。Portescap 社製のETD3002の ような、モータ制御用の類似タイプの特殊駆動回路を使 用すると、モータ監視と制御の面でマイクロプロセッサ の負担を軽減することができる。この応用では、巻線電 流を監視しなくても十分なモータ制御が可能である。し かし、電流測定を行うと、検査が強化され、効率と加速 が向上する。巻線の総電流を測定するだけで、速度調整 制御を向上することができる。位置付けを行うために は、電流制御を完全にするために、少なくとも2巻線の 電流を測定する必要がある。最も単純なケースでは、電 流は、既知抵抗両端の電圧降下を測定することで測定さ れる。図4において、電圧降下は17で示され、モータ 電流を制御するソフトウェア個所で使用するために、A /Dコンバータ92に入力される。

【0067】センサは単純な公知電子デバイス85'と86'で構成され、これらのデバイスはディジタル制御信号によってLED85と86を点灯し、消灯することによって、ライト信号i1とi2をアクチベートさせ、

デアクチベートさせる。 LEDは、可視光または人間の目に見えない赤外線スペクトル範囲の低波長光を放出するタイプのものが使用できる。 基本的には、4つの光源のLEDに同じエレクトロニクスが使用できるが、図には2つの光源だけが示されている。

26

【0068】この例で光i3とi4を検出するセンサ87と88はホトダイオードになっているが、他のタイプの光検出センサを使用することも可能である。ホトダイオード87、88は従来型の増幅器に接続され、その出力信号は、重要な情報がセンサから得られるように選択されたある種のフィルタに通される。この例では、アナログ式とディジタル式を組み合わせて、フィルタ機能を実現している。増幅機能とフィルタ機能は図に87、88、で示されている。フィルタ機能を実現するために使用できるアルゴリズムは、以下で説明する。

【0069】ヤーン・リザーブ上の測定個所82と82' がピンから十分に離れて置かれている場合:

LEDを点灯する

50マイクロ秒の間待つ

スイッチを閉じてセンサ信号をフィルタへ直接入力する (測定時間) マイクロ砂の間待つ

LEDを消灯する

50マイクロ秒の間待つ

スイッチを閉じて反転センサ信号をフィルタへ入力する 50マイクロ秒の間待つ

【0070】上に示した測定時間は、100マイクロ秒 にするのが代表例である。示されている時間は、最良 で、最も単純な測定を可能にする値に応じて、若干の変 更が可能である。上に示した50マイクロ秒の待ち時間 は、十分な余裕をもってLEDを完全に点灯し、消灯し てから、実際に測定が行われるようにする選択値であ る。LEDが非常に髙速で、ヤーン自身が発光しない場 合は、この時間は1マイクロ秒未満にすることが可能で ある。この意味で、最も重要な要因は、測定時間を短く し、背景光が上述した測定シーケンスの過程で十分な時 間的余裕をもって変化しないようにすることである。例 えば、非常に高速(毎秒30回転)のときは、2ピン間 の時間は1280マイクロ秒であり、ピン自体が時間の 一部を占めることから、その間に3回の測定を行わなけ ればならない。ピンがこの速度で300マイクロ秒で通 過すると、残余時間は980マイクロ秒であり、これは 325マイクロ秒の3インタバルに相当する。上述した 測定では、選択する測定時間は113マイクロ秒未満に し、2回の測定を行う場合は、31マイクロ秒未満にし なければならない。これらの時間は、いくつかの技術的 要因に応じて、変更の対象になる場合がある。例えば、 双方の測定がお互いに干渉しない場合や、照射された点 の測定が個別的に行われ、非照射個所の測定をすべての 測定点で同時に行う場合には、双方の測定を同時に行う ことが可能である。測定点がピンと同じ関係で置かれて

いない場合には、測定順序が影響を受ける場合もある。 この場合には、1つまたは2つの測定点をピンの反対側 に置き、他の測定点をピン側に置くことが可能である。 ヤーン・ホイールおよびピンが回転したとき、ピン自体 で、あるいはホイール上部の反射面で同期をとると、好 都合な場合がある。速度は相対的に一定であるので、同 期をとったあと、測定個所を時間的に定義して、再同期 が必要になる前に、複数のピンにまたがって測定を行う

ことが可能である。

【0071】背景光のゆるやかな変化は、上述したよう にフィルタによって除去できる。従って、得られた信号 は、散乱して検出器に送り返されるLEDからの光の量 を示している。光学系の幾何学的形状は、ヤーンに当た った光だけが検出できるようになっている。従って、信 号は、ヤーンからの信号の量を示し、ヤーンが存在しな ければゼロになる。信号の大きさは、ヤーンが覆う面積 のサイズおよびヤーンから反射される光の量と共に増加 する。信号をプロセッサに解釈させる場合には、アナロ グ・ディジタル (A/D) コンバータ72を使用してそ の信号をディジタルに変換し、ヤーンが測定個所に存在 するかどうかを、ディジタル化されてストアされた基準 値と比較することによって判断するようにすると、好都 合である。この情報がモータ制御のためにどのように使 用されるか、上述した。プロセッサ77が使用されない 場合は、信号をコンパレータに入力し、信号が特定の基 準値以上であるか、以下であるかに応じて、モータを直 接に始動させ、停止させることが可能である。プロセッ サが使用されない場合には、基準値を永続的設定値にし ておくことも、ある種の電位差計によって調節すること も可能である。

【0072】ホトダイオード増幅器からの信号は、ある 場合には、あるいは前記フィルタと並列になっている場 合は、コンパレータ95に接続することができ、このコ ンパレータは、ある種のプロセッサの場合には、集積サ ブ機能にすることができる。これは、円周上のある固定 位置との同期をとるためにだけ使用されるのが普通であ るので、特に、ヤーン・ホイールの上部エッジからの信 号に適している。プロセッサが制御のために使用される 場合は、コンパレータからのディジタル信号は、他のす べての機能をヤーン・ホイールの検出位置と再同期化す 40 ることができる割込み機能を備えたディジタル入力94 に接続される。プロセッサが使用されるときは、コンパ レータへの信号レベルはアナログ出力96によって調整 することができる。このアナログ出力はPWM形にする ことができる。

【0073】四相モータやブラシ付き直流モータなど の、他のタイプのモータを使用することも可能である。 しかし、ほとんどの場合、総コストと機能の点で最適な 選択ではない。

28

ーネントの大部分が1つの同じ回路に集積されているよ うなタイプにするのが好ましい。例えば、NEC 75 512、78052または78328、Siemens SAB83C166、あるいは同一または他のメーカ 製の同等機能をもつものがある。この種のユニットはR AM 79およびROM 80を備え、ROMはステッ チ(編み目)がプログラムされているか、OTP、UV PROMまたは「フラッシュ」形にすることが可能であ る。80にストアされたプログラムの実行は、バス7 7'経由でメモリおよび他のユニットと通信することに より、演算処理装置78で実行される。ここで説明して いるタイプのプロセッサ回路は、ディジタル入力94、 ディジタル出力91、93、アナログ入力92およびア ナログ出力96も含んでいる。75との情報のやりとり はいくつかの形体をとることができるので、このユニッ ト90はディジタル式入力および/または出力あるいは ある種のシリアル・データ通信機能を備えている。アナ ログ出力96はPWM形にすることもでき、これは文字 がディジタルであるが、外部的にフィルタ機能によっ て、純アナログ出力を置き換えることができる。この回 路とその機能はメーカの説明書に記載されているので、 回路の機能の詳しい説明は省略する。

【0075】ほとんどの場合、ユニットと制御エレクト ロニクスは、機械の制御ユニット75と通信しないで機 能することができる。しかし、通常、ユニットはヤーン 切断が検出されると信号をユニット75へ送って、問題 のユニットを停止させて、障害を訂正できるようにす る。この種の出力は「開放コレクタ」形であるのが通常 であるので、すべてのユニットは1つの同じ導体を使用 30 してこの信号機能を実行できるようになっている。ある 種の場合は、システムは、機械が稼働中、従って、ヤー ンを使用中であることを知らせる「稼働中」信号を送出 することができる。従って、ユニットはこの信号を使用 すると、ヤーンと機械との間のヤーンが切断しているか どうかを、ホイールからのヤーン消費量を記録すること によって判断することができる。使用できる別の信号と して、ユニット・モータを機械速度で同期して駆動する 必要があるとき、中央システムから送られる同期化信号 がある。通常、これらの信号はすべてディジタル形であ り、電圧は0~24 Vの範囲になっている。しかし、同 じ問題を解決するために、アナログ信号やシリアル・デ **ータ通信機能を使用することも可能である。システム障** 害を検出すると、ユニットは、上述した信号によって、 また、LED 97のようなある種の光学的表示によっ て障害を知らせるのが通常であるので、サービス要員は 障害を起こしたユニット(これは9ユニットの1つ)を 突き止めることができる。

【0076】制御ユニットは、ヤーン・リザーブが小さ すぎるときは、ヤーンを巻き付けることによって、リザ 【0074】マイクロプロセッサ77は、必要なコンポ 50 ーブが大きすぎるときは、モータを停止することによっ

て、ヤーン・リザーブにヤーンが常時存在するようにす るのが通常である。ある場合には、ヤーン・ホイールは ベルトで駆動することが可能であるが、その場合は、シ ャフトがベルトにロックされるため、モータの始動が不 可能になる。そのような場合に、ユニットが「稼働中」 信号を表示していないと、ユニットはその状態を、ベル ト駆動であることを示しているものと解釈する。そのよ うなことが起こると、ユニットは前述のトランジスタの すべてをシャットダウンすることによって、すべてのモ ータ制御を中断して、ステータ巻線に電流が送られない 10 ようにする。そのあとで、ユニットが「稼働中」信号を 受信すると、ヤーン・ホイールがベルトによって駆動さ れるものと期待する。期待と異なると、ユニットはモー タを作動させることにより、ヤーン・リザーブを補充す る新しい試みを行う。そのとき、モータ作動が不可能で あれば、ユニットはその状態を障害として表示する。ベ ルト・ドライブではモータ制御は不要であるが、モータ をベルト・ドライブのサーボとして機能させると、ベル トカの均一化および/または低下を実現できるという利 点がある。この場合、モータ制御が不要であっても、ヤ 20 ーンの切断を監視することは必要である。これは、ヤー ンが常時供給されているかを検査し、上部測定点を監視 することを上部光センサで行うことにより達成される。 同様に、下部検出器は、通常の条件下では、ヤーンがそ の測定個所内に存在することはあり得ないので、他方の 側のヤーン切断を監視するために使用できる。

【0077】本発明は上述した実施例に限定されるものではなく、本発明の概念の範囲内で種々の態様に変更することが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】ヤーン・フィーダおよびヤーン・フィーダを非接触で検出し、ヤーン・フィーダ・モータを制御するための関連ユニットを示す縦断断面図である。

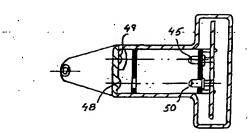
【図2】図1のユニットを示す横断断面図である。

【図3】放出デバイスと検出デバイス、レンズ系と検出 可能ヤーン・リザーブが蓄積された回転スプールのヤー ン・リザーブ支持面の相対位置を示す垂直図である。 【図4】放出デバイスと検出デバイスを含む、検出および制御ユニットのエレクトロニクス(電子回路)を示す 系統図である。

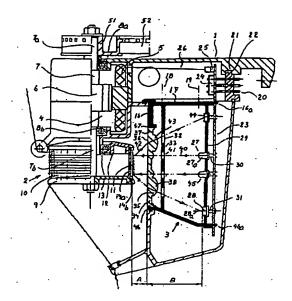
【符号の説明】

- 2 ヤーン・フィーダ装置
- 3 ユニット
- 6 ロータ
- 9 回転スプール本体
- 10 ヤーン・リザーブ支持面
- 0 14a、14b ロッド形状要素(ピン)
 - 23 マウント基板
 - 27、45 ビーム放出源
 - 28、44 検出デバイス
 - 29 ガイド要素
 - 32、41 開口
 - 33 支持要素
 - 34 支持要素
 - 35、43 レンズ
 - 38 曲面
- 20 40 放出または入射ビーム
 - 42 反射光
 - 52 ベルト
 - 56、57 レンズ
 - 59 LED
 - 60 ビーム
 - 61 検出デバイス
 - 63 反射ビーム
 - 64 外面
 - 66、67 中心線
- 30 73 マウント基板
 - 77 電子回路
 - 78 演算処理装置
 - 79 RAM
 - 80 ROM
 - 85, 86 LED
 - 87、88 ホトダイオード

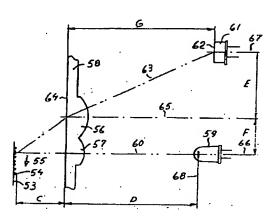
【図2】



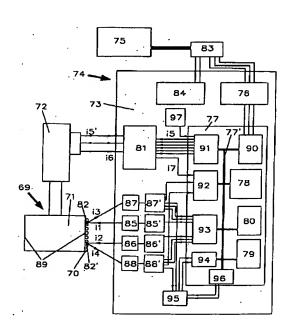
【図1】



【図3】



【図4】



【手続補正書】 【提出日】平成6年5月12日 【手続補正1】 【補正対象書類名】図面

【図1】

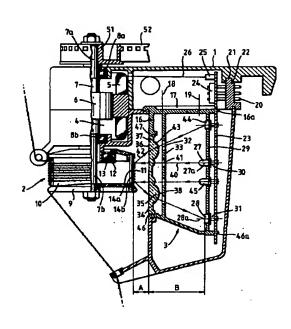
【補正対象項目名】全図 【補正方法】変更 【#エ中家】

* 【補正内容】

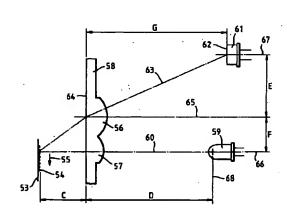
*

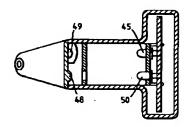
*

【図2】

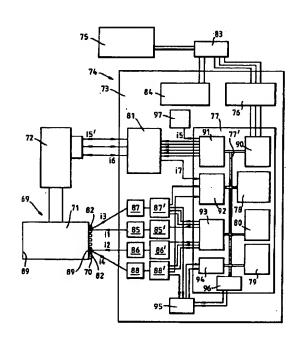


【図3】





【図4】



フロントページの続き

(72)発明者 フリッツ コンツェルマン ドイツ連邦共和国 72461 アルブシュタ ット ルドビークストラーセ 25